PAT-NO:

JP401219157A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01219157 A

TITLE:

FORMATION OF EXTRA THIN METALLIC VAPOR-

DEPOSITED FILM

PUBN-DATE:

September 1, 1989

INVENTOR-INFORMATION: NAME YAMAJI, MASAHIRO

INT-CL (IPC): C23C014/14, C23C014/56

US-CL-CURRENT: 427/250

ABSTRACT:

PURPOSE: To stabilize the film thickness of a metal vapor-deposited onto a base material by disposing plural composite boats equipped with storage tanks in which horizontal cross-sectional areas and depths are specified, respectively, in the lower part of a band-shaped base material to uniformize the quantity of metallic vapor generated.

CONSTITUTION: A couple of masks 4 is disposed right under a process drum

and a band-shaped base material 1, and an exposure distance 3 is regulated. Plural composite boats 5 are disposed at equal spaces in the lower part of a vapor deposition zone 10 formed by the masks 4. The boats 5 are equipped with

storage tanks 50 of 300∼700mm<SP>2</SP> horizontal cross-sectional area and

≥2mm depth, respectively, where linear metals of Al, etc., supplied are melted by means of resistance heating to generate metallic vapor 6. Only the metallic vapor 6 ascending through the exposure distance 3 formed by the masks

4 is vapor-deposited onto the vapor deposition zone 10 at the rear surface of the base material 1. By this method, Al, etc., can be uniformly vapor-deposited onto the surface of the base material 1 in the width and

1/9/05, EAST Version: 2.0.1.4

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-219157

®Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)9月1日

C 23 C 14/14

8722-4K 8520-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

分発明の名称

極薄金属蒸着膜の形成方法

②特 顧 昭63-42594

②出 願 昭63(1988) 2月25日

個発 明 者

山路 雅洋

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内

勿出 願 人 凸版印刷株式会社

東京都台東区台東1丁目5番1号

⑩代 理 人 弁理士 秋元 輝雄

外1名

明報書

1. 発明の名称

極薄金属蒸茗膜の形成方法

2、特許請求の範囲

3. 発明の詳報な説明

(産業上の利用分野)

本発明は真空中で高分子フィルム、 紙 などの帯 状 基材表面に 金属を蒸着する方法に関するもので ある。

(従来の技術)

高分子フィルム、低などの帯状基材の表面にア ルミニウムなどの金属を蒸着すると、基材本来の 特性に加え、美麗な金属光沢が得られる他、ガス および水藻気などに対する気密性が向上し、また 進光性も極めて向上するといった数々の特長が付 加されるので、最近極めて使用量が多くなってい る。特に表面色感の向上、高い気密性と優れた迹 光性は食品用包装材として最適の特性であるため、 最近この旧途に多くの金属蒸牲フィルムが使用さ れている。金属藻着の方法としては真空中で上方 より一定速度で下降して来た帯状基材を水平に設 置した国転するプロセスドラムによって反転し上 方に移送させる工程で、プロセスドラムの下方に 金属藻発用のコンポジットボートを設け、該ボー ト上に金属を供給し、加熱、蓬発させることによ り、金属蒸気を基材下面に蒸着させる方法が一般 的である。一般に使用されているコンポジットボ ートの貯槽部の水平断面積は1500扁程度が普通で ある。そして、金属蓋着の設厚は基材の移送速度 または金属蒸気の発生量をコントロールすることにより調節され、包装袋に要求される気密性、進光性を十分発揮する 500~1000人の範囲の機厚を持つ金属蒸着フィルムが多く製造されていた。 (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記した帯状基材の移送速度を コントロールする方法および金属の蒸発量をコントロールして数厚を関節する方法では、最近替及 の著しい電子レンジ加工食品のこげ目付き調理を 可能とする包材において要求される40~70人とい う価めて薄い蒸着機を得ることは困難であった。

すなわち通常は 500~1000人程度の比較的厚い 膜厚の金属蒸着を行っているが、この装置で40~ 70人の膜厚にするためには、現行の帯状基材の移 送速度 200~ 600元/分を10倍以上にも速めなけ ればならない。しかし移送速度を10倍以上にも速 めることは機械構造上実質的に困難でありたたと え数倍程度速めることが可能であっても騒音い上 常に大きくなるばかりでなく、帯状差材は連い上 に金属蓋着部は加熱されているので、これを高速 で移送すると回転しているプロセスドラムの所で 帯状基材が領じれてしわが出来るなど品質管理上 好ましくない点が多数発生した。

さらには上記した、帯状基材の移送速度および 金属の供給速度の両者をコントロールした場合で あっても、前述のような極めて薄い茂着膜を、均 ーにコントロールすることは、実際上不可能であ

ることも判った。

(課題を解決するための手段)

(作用)

本発明になる金属繊着膜の形成方向においては 実空中で帯状基材が上方より一定速度で下降、水 平に設置されたプロセスドラムによって反転上昇 する工程において、プロセスドラムおよび帯状基 材の下方に設けたコンポジットボートの貯槽の水 平断面積が十分小さいので、数ボートに連続供給。財債は存職されて数ボートの貯槽内に選合。財債は2mm以上の課さとしているので、容融会はり、ごとに対ける金属を供給することがの登場内で不足したり、数れつないでは、数を面から数発する金属系気の量も一定する。従って立ち登って来る金属系気の重要に対して、数数面に設けた常出距離 100~ 300mmの基着部に一様に蒸着される。

(実施例)

つぎに本発明を実施例に基づいて詳細に説明する。

第1因は本発明になる真空競替方法の要都を示したもので巻き出しロール(国示せず)に巻かれていた前処理を施した幅 500mmの帯状接材(例えばポリエチレン)1が右手上方より一定の速度(例えば 500m/分)で下降して来て、回転しているプロセスドラム2によって反転、左手上方の巻き取りロール(図示せず)に巻かれている。プ

the state of the s

and the later and the second contraction of the second contraction of

ロセスドラム2および帯状基材1の直下に該基材 全幅に渡って該基材の移送方向の露出距離3が自 在に盟節できる一対のマスク4が配置され、露出 距離3が 180mmに調整されている。マスク4によ って形成された帯状基材1の競雑部10の下方に、 ね状のアルミニウムを連続供給する供給ノズル (図示せず)を備えたコンポジットポート(グラ ファイト製金属蒸発用容器)5が帯状基材1の幅 方向に等間隔に5個配置されている。鉄ポートは 水平断面積 450㎡(幅15㎜、長さ30㎜)、深さ3 mmの貯槽を備え、抵抗加熱により供給された線状 の金属(例えばアルミニウム)を大略2㎜の深さ になるように溶融し、金属蒸気6を発生させてい る。そして、マスク4によって形成された韓出距 載3の間を上昇する金属蒸気6のみが帯状基材1 の下面の蒸着部10に蒸着している。帯状基材1の 表面にはアルミニウムが50~60人の厚さで幅およ び長手方向に均一に蒸着した。

コンポジットボート 5 の貯積 5 0 の水平断面積 は 300~ 700mlが望ましい。 300ml未満では金属

の配列の関係によっては、金銭競気6の発生方向に方向性が生じるので、帯状基材1の幅方向の発生のの発生のの発生のの発生のの機能を動か生じる危険がある。この機能を動か生じる危険がある。この心臓が必要となる。 露出距離 300mm 未満ではマスク4に付着する金銭の最がではない。一方 300mm を関係となるが、 多くの水平ある形理となる。 従って、本発明では 100~ 300mm とした。

コンボジットボート 5 を帯状基材 1 の幅方向に 200mm以下の関係で配置するのは、 蒸着金属の歩留り向上と幅方向に金属蒸着膜厚の変勢を小さく pp えるためである。 200mmを超える間隔で配置し、金属蒸着膜の変勢を抑えるためにはコンボジットボート 5 を帯状基材 1 の可成り下に設けなければならないが、この様な配置では帯状基材 1 の下側に設けたマスク4 に付着する量が多くなる。 従って、本発明ではコンボジットボート 5 は 200mm以

の蒸発剤が少ないため、幅が 200~ 600㎜の帯状 基材 1 を 200~ 700m / 分の移送速度で電子レン ジ用包材に望ましい40~70人の範囲の蒸着膜を得 るには多数のコンポジットボートを配置しなけれ はならす、全てのコンポジットボートの蒸発品を 一定に制御するのが困難であり、一方、 700mi 粒 では貯槽50の水平断面積が大きくなり過ぎて底の 一部にしか溶験金属が溜らなくなるという問題点 が発生する。また、貯槽50に温度ムラが生じて、 遊発量が均一でなくなるという問題点も発生する。 貯槽50の深さを2㎜以上とするのは、溶独金属を 安定して貯えるためである。 2 mm未満の深さでは、 金属の供給型と蒸発量が常に一致していないと、 不足して底が露出したり、過剰となって、溢れる という危険がある。しかし、2m以上の深さがあ れば供給量と蒸発量に少し位いの製差があっても 溶融金属の深さを監視しながら装置を運転中に調 差することが充分可能である。尚、5㎜以上深く すると帯状基材1とコンポジットポート5の位置 関係、即ち、上下の距離と帯状基材1の幅方向へ

下の間隔で帯状基材1の下方幅方向に配置する。 帯状基材1の移送速度は 250~ 800元/分位で行うと経貨的にも安定した金融蒸着が行われる。 (発明の効果)

以上説明した様に、本発明になる金属蒸養膜の形成方法によれば、帯状基材の下方に水平衡面核 300~ 700mm、深さ 2 mm以上の貯槽を有するコンポットボートを帯状基材の幅方向に 200mmの蒸着部にのの間隔で配置し、幅 100~ 300mmの蒸着部にのの 放着させる方法であるので、供給する金属のが少している。

従って、電子レンジ用包材で要求される40~70 人という極難金属蒸着膜の製造においても溶融金 議の表面から蒸発する金属蒸気の発生量が安定するので、帯状基材に蒸着する金属の膜厚が極めて 安定した。

4. 図面の簡単な説明

--. ·.

第1因は本発明の一実施例を示す説明図である。

1…带状题材、

2ープロセスドラム、

3 一 韓出距離、

4ーマスク、

5 … コンポジットボート、

6 …金属蒸気、

50…貯槽。

特許出願人

凸版印刷株式会社

代理人

水 元 7年 **建**等。

外 1 名

第 1 図

